## **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

03284892

PUBLICATION DATE

16-12-91

APPLICATION DATE

30-03-90

APPLICATION NUMBER

02086232

APPLICANT:

**FUJITSU LTD**;

INVENTOR :

OGITA SHOICHI;

INT.CL.

H01S 3/18

TITLE

OPTICAL AMPLIFIER

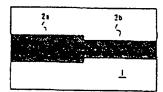


(な)重直新面図

电线泵

入力光





5 p型クラッド管

₫ クラッド電

<u>l</u> InP基权

RAR

出力光

ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain necessary gains and saturation power and to reduce noise generation by independently controlling density of carriers to be confined in the part of an induced emission light output side and in the part of an external light input side respectively.

CONSTITUTION: For instance, in a semiconductor laser body 1, an electrode 3 is provided being partitioned in two of 3a and 3b. Thereby, a bias current can be independently supplied to the signal light input side 2a and the output side 2b of an active layer 2 respectively thus to be able to operate for realizing necessary gains and saturation output. Further, a region 2a and a region 2b of the active layer 2 are made to be different in width respectively, whereby measurements suitable for improvement of functions to be shared by respective regions, that is, ensurement of the gains and improvement of saturation output, for instance, when the thickness in the lamination is  $0.1\mu m$ , width of the input side shall be  $1.5\mu m$  and width of the output side  $1.0\mu m$ . Further, the whole length of the active layer shall be  $30\mu m$  and a material shall be  $10\mu m$ . Further, the wavelength of signal light is  $1.3\mu m$  or  $1.55\mu m$ . In place of having width fixed and breadth changed, breadth can be constant and thickness can be changed.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio

## 99 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-284892

10 S 3/19

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月16日

H 01 S 3/18

6940-4M

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

❷発明の名称 光増幅装置

②特 頭 平2-86232

❷出 頤 平2(1990)3月30日

包発明 者 倉掛 博英 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

**@発 明 者 荻 田 省 一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社** 

内

⑩出 顋 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

19代理人 弁理士 井桁 貞一

明 精 書

1 発明の名称

光增幅装置

#### 2 特許請求の範囲

(1) 励起電流の注入と外部光の入力によって特定 被長光を誘導放出する活性領域を備えた半導体光 増幅装置であって、

光増幅装置として作動する際に該活性領域の誘導放出光出力側部分に閉じ込められるキャリヤの密度と、該活性領域の外部光入力側部分に閉じ込められるキャリヤの密度とを独立に制御する手段を有する構造であることを特徴とする光増幅装置。
(2) 割記活性領域の誘導放出光出力側部分の断面積を外部光入力側部分の断面積より小とすることによって、前記誘導放出光出力側部分の活性領域の光閉じ込め率を小とすることを特徴とする語求項1の光増幅装置。

(3) 前記光導波路の誘導放出光出力側部分に顕起 電流を注入するための電極と該活性領域の外部光 入力側部分に励起電流を注入するための電極とが 独立して設けられていることを特徴とする請求項 1の光増幅装置。

(4) 前記活性領域の外部光入力側部分の断面積が 誘導放出光出力側部分の断面積より大であると共 に、

前記活性領域の誘導放出光出力側部分に励起電 減を注入するための電極と該活性領域の外部光入 力概部分に励起電波を注入するための電極とが独 立して設けられていることを特徴とする請求項1 の光増幅装置。

## 3 発明の詳細な説明

#### 〔概 要〕

本発明は光増幅装置として用いられる半導体レーザに関し、

パイアス電流として印加するエネルギ量を増加させることなく飽和出力を高めると共に必要な利得を得ることを目的とし、

レーザ活性層の外部光入力側は、例えば活性層

断面積を大にすることにより、閉じ込められるキャリヤ数を多くすることで必要な利得を確保し、 活性層の誘導放出光出力側は、例えば活性層断面 積を小にすることにより、閉じ込められるキャリ ヤの密度を高めることで飽和出力を向上させる構 造を備えて構成する。

上記キャリヤ飲敢いはキャリヤ密度の条件を実現する他の有効な構造は、励起電流注入電極を入力側と出力側に分割して設け、出力側のパイアス電流を独立に増加させることにより該領域のキャリヤ密度を高めるもので、雑音を抑えて飽和出力を向上させることが可能になる。

#### (産業上の利用分野)

本発明は光通信に於いて光増幅装置として用いられる半導体レーザに関わり、特に同種レーザの 飽和出力を向上させる構造に関わる。

長距離光通信では、光信号伝送路として用いる ファイバの損失が大きくなるため、これを補償す る増幅器を中継器として設けることが必要である。

には、十分な利得を持つと共に飽和までの出力が大であることが要求されるが、その他、伝送路を分岐させる際の強度低下を補償するための予備増幅器として利用する場合も、利得と飽和出力が大であることが必要である。

単にレーザの飽和出力を高めるだけであれば活性層の断面積を増加させ、バイアス電流を増せばよいのであるが、それだけでは発熱や雑音も同時に増加するので、このような問題を生じることなく飽和時の出力を増加させる技術が求められている。

#### 〔従来の技術〕

飽和出力を高めるために通常採られる方策は、 光導被路の構造や寸法を最適化することであり、 光導被路の形状や動作時の状態は入力側から出力 側まで均等であることが多い。しかし、特開平1 -109789号公報および特開平1-2680 84号公報に開示された光増報器では、レーザの 光導波路即ちレーザの活性層の形状は入力側と出 この中継器として半導体レーザ増幅器を用いると、 先信号を一旦電気信号に変換し、これを増幅した 後再び光信号に変換するという手間をかけること なしに、伝送損失を補償することができる。

このような簡便な方法で所知の目的を達成する には、増幅器として用いる半導体レーザが低難音 であり飽和出力も高いものであることが要求され る。

半導体レーザを光増幅器として用いる遺常の方式は、発振調値以下のバイアス電流を印加しておき、活性層の一方の端から信号光を入射させるものであって、光入力によってキャリヤの閉じ込めによる誘導放出が起こり、入力光に応じた出力光が活性層の他端から出力されるものである。

レーザの活性層の新面積やバイアス電流が均一である場合は、入力側から出力側に向かって光強 度が増加するため、利得が高い時やレーザの出力 容量が不足する時には、出力側で発光強度が飽和 することになる。

中離器と中轍器の間の伝送距離を長くするため

力圏で異なった形状となっている。

これ等の公開特許公報に開示された半導体レーザの構造は、基本的には、光出力側の活性層の断面積を光入力側の活性層の断面積より大とするものであり、それによって十分な利得と光出力が得られるというものである。

#### [発明が解決しようとする課題]

半導体レーザを光増幅に利用する場合、飽和出力や利得、雑音などに就いて満たすべき要求値があり、それに従ってレーザを設計する時には、共通のパラメータによってこれ等諸量の相互関係を解析的に理解しておくと好都合である。

半導体レーザを光増幅に利用する場合の全エネルギ」と光出力との関係は次のように変現することが出来る。

 $J = R + S_{*,*} + S_{*,*}$  (1)

ここで、Rは光発生以外に消費されるエネルギ、 Saaは入力光には無関係に発生する自然放出光で 光通信の雑音成分、Saaは入力光に応答して発生 (3)

ある.

する光である。 R, S<sub>\*\*</sub>および S<sub>\*\*</sub>はいづれも、 Jに相応して活性層に生ずるキャリヤ密度 N に関 速する量であるが、 S<sub>\*\*</sub>を利得 G と光入力 S<sub>\*\*</sub>と の種と見れば (S<sub>\*\*</sub>= G × S<sub>\*\*</sub>)、 G が N に関連する ことになる。

光増幅器としての動作では、入力と出力の関係を一定に保持するためパイアス電流は固定されており、Jはほゞ一定と見てよいから、入力が小の時にはNはRとS。で定まり、従って利得Gも小定となるのに対し、Siaが大になるといるを犯している。 お果的にGが減少することになり、光出力に飽和の順向が現れる。即ち、Nが大であるにといるが、同時に(i)式のRが大となり、発熱が増えるので、温度上昇のため利得が下がるという負の効果にも配慮しなければならない。

利得Gはキャリヤ密度Nに関連する量であるが、 直接には、キャリヤ密度ではなくキャリヤ数に比例するので、利得を高くするにはパイアス電流を 増すか、活性層の断面積を大にすることが有効で

一方、前配両公開特許公報には発明の効果をこのような観点から解析した説明は記載されておらず、活性層断面積の増加が光出力の飽和を抑制することは自明であるとして発明の効果が述べられているにすぎない。また、雑音の抑制については何の説明もなされていない。

これ等の先行技術の光増幅装置が当該特許公報 に記載されているような効果を生ずるとすれば、 それは専ら活性層断面積が大となる出力端近傍で 生じたものと考えられる。即ち、この領域での活 性層断面積の増加がレーザの大型化と同じ効果を もたらし、飽和出力が増大したものであり、更に、 該領域に動起電流が集中する結果、キャリヤ数が 増加して利得も向上したと推測される。

従って、該先行発明で入力側の活性層断面積が 小であることは、この部分では光強度が小であり、 飽和の問題とは無縁であるから小であっても構わ ないという意味しかなく、無用のエネルギ消費を 避けることで劇次的な効果を生じているにすぎな い。 一方、雑音について考えると、S/Nは誘導放出光に対する自然放出光の比であるから、キャリヤ密度が大であるほど誘導放出光が増し、S/Nが改善されることになる。従って、利得を上げる目的で活性層断面積を大にする場合には、キャリヤ密度Nを高く維持することが必要となる。

光増幅器の動作を解析する場合、光の閉じ込め 率をパラメータとする方法も、装置の改善に有効 なことがある。閉じ込め率とは活性層内の光強度 と活性層周囲に滲み出した光の強度との比率であ って、光の全強度を同じにして活性層の断面積を 小にすると、閉じ込め率は下がるが、滲み出した 光の強度の増加によって飽和出力の低下は殆ど起 こらないことも注目すべき点である。

以上の考察をまとめると、飽和出力を大にし、 低難音で高い利得を実現するには、基本的にはキ +リヤ密度を増すことになるが、発熱その他の制 約的条件が存在する場合には、閉じ込め率を小に することが有効な場合もある、ということになる。

このように考えると、上記両先行発明の光増幅 器は光飽和出力の増強と雑音抑制の観点からすれ ば、最適の構造を備えているとは言い難いことに なる。

本発明の解決すべき課題は、必要な利得と飽和 出力を備えた光増幅器であって、而も雑音発生の 少ない光増幅器を提供することである。

#### (課題を解決するための手段)

上記課題を解決した光増幅器である本発明の半 導体レーザは、

レーザ活性層の外部光入力側は活性層断面積を 大にして必要な利得を確保し、活性層の誘導放出 光出力側は閉じ込められたキャリヤ密度を高める ための構造をとすることで構成する。

該キャリヤ密度を高めるために有効な他の構造は励起電流注入電極を入力側と出力側に分割するもので、出力側のパイアス電流を独立に増加させることによって出力側のキャリヤ密度をだけを高めることが出来るようになる。

#### (作用)

本発明の半導体レーザは、要求される機能を光 入力側と光出力側に分担させたものと考えること が出来る。即ち、入力側は低雑音で高い利得を備 えたものであり、出力側は専ら飽和出力を向上さ せる構造を備えたものとなっている。以下、夫々 の部分について上記機能を備えるため採られた構 造とその効果を説明する。

該半導体レーザの入力側は、活性層の断面積と キャリヤ密度を調整することによってで要求される。既に述べたように、利得を実現している。既に述べたように、利得の あるには性層に閉じ込められたキャリヤ密度を増せば良く、キャリヤ密度を上げなな数を増せるとなる。 活性層の断面積を増すことでキャリヤ数を増する とができる。光遺信用の光増幅器として用い求された列得に合わせて必要な活性層断面積とキャリヤ密度が設定される。

これに対し出力側では高い利得は不要であり、 事ら飽和出力を向上させればよいのであるから、

いる、

の一方或いは双方に従うものとなっているが、上 に説明した通り、この構成によって前記目的を達 成している。

以上の本発明の作用効果の説明は、半導体レーザの領域を2つに分けて行われているが、機能を分担させるという基本に従う限り分割数はそれ以上であってもよく、更には形状を連続的に変化させることによっても目的を達成し得ることは当業者の容易に理解するところであろう。なお、項目には他の構造を採ることによって所望のキャリヤ密度分布が実現される場合にはその構造で代行してもよい。

#### (実施例)

第1図は本発明の第1の実施例である半導体レーザの構造を模式的に示す図であり、同図(a)は導波路の軸を含む垂直面で切断した断面を示す図、同図(b)は導波路の軸を含む水平面で切断した断面を示す図である。以下、線図面を参照しながらそ

キャリヤ密度を上げることが主たる目標となる。 そのためには活性層断面積を減らすことが有利に 作用する。活性層断面積の減少は光閉じ込め率を 低下させるが、滲み出した光が多量に存在するこ とにより飽和出力は増すことになる。この場合、 キャリヤ密度は少なくも低下させないことが必要 であるから、パイアス電域は領域毎に独立して制 御し得ることが望ましい。

活性層の形状を変えることなく上記の目的を達成するには、入力側に比べ、出力側のパイアス電流を大とすることも有効である。パイアス電流を増し、キャリヤ密度を高くすれば、前記(1)式に於けるSasの影響が小となって飽和出力が増すことになる。パイアス電流の増加は発熱の増加をもたらすが、限定された領域の発熱増であれば、その影響を軽微なものに止めることは容易である。

本発明の半導体レーザの構造は次の2項目即ち、 (2)活性層断面積は出力機が入力機より小である、 (b)入力機と出力機とで独立した電極が設けられて

の特徴とするところを説明する。

図中、1は半導体レーザ本体であり、2は活性 層、3aおよび3bは電極である。同図(3)から明らか なように電極が分割して設けられていることから、 信号光入力側と出力側に夫々独立にバイアス電流 を供給することができ、必要な利得と飽和出力を 実現するように動作させることが可能である。

また、同図(D)に見られるように、核半導体レーザの活性層は領域2aと2bでその幅を異にしており、これも各領域が分担する機能即ち利得の確保と飽和出力の向上に遭した寸法が選択されている。活性層の寸法の一例を挙げれば、積層方向の厚さが0.1 μmの場合、入力側の幅は1.5 μmであり、出力側の幅は1.0 μmである。また、活性層の全長は300 μm、材料は信号光の波長が1.3 μm収いは1.55 μmであれば In GaAs Pである。

その他の部分を構成する半導体層の材料は通常のものと同じであり、例えば基板1はInP、クラッド層4はInGaAs、p型クラッド層5は InPであり、MOVPE法によって形成される。

特開平3-284892(5)

(5)

本実施例では活性層の断面積を機幅を変えることで変化させているが、機幅を一定にして厚さを変えても良いことは勿論である。その場合の一例は、幅が  $1.0~\mu$  m、入力側の厚さは  $0.1~\mu$  m、出力側のそれは  $0.08~\mu$  m である。

これ等の特徴的な部分以外は通常の半導体レーザと同じであり、本発明の半導体レーザもその設計基準に準拠して設計され、通常の方法に従って製造される。

第2図は本発明の第2の実施例の半導体レーザ の構造を模式的に示す図である。以下、該図面を 参照しながら、本実施例を説明する。

第2図に明示されているように、本実施例の半 導体レーザはパイアス電流を注入するための電極 が複数に分割されている。ここでは活性層の断面 積は入力側から出力側まで一様であり、2が活性 層、3 m, 3 m ~ 3 m は電極である。

バイアス電流は入力側の端部で最小であり、次 第に増加して出力側の端部で最大となっている。 このようにバイアス電流を分布させることによっ て各領域に機能を分担させ、要求される利得と最 大飽和出力を実現している。

既に述べたように本発明の基本は、利得を稼ぐ 部分と、飽和出力を増大させる部分とを分け、夫 々に最適の構造と動作条件を持たせるものであり、 この分割数は2或いはそれ以上であって上限は無 く、連続的に変化するものであっても良い。

更に、各領域に所定の動作条件を与えるための 手段は、電極を分割せずに形状だけを変化せるも のであっても良く、半導体レーザの電流狭窄構造 を変化させるものであっても良い。

#### 〔発明の効果〕

以上説明したように本発明の光増幅装置は、光 通信用の光増幅器として要求される諸特性を過不 足無く実現するに適したものであり、低雑音で低 消費電力の光中継器が実現することになる。

#### 4 図面の簡単な説明

第1団は本発明の第1の実施例を示す模式図、 第2団は本発明の第2の実施例を示す模式図

である。

図に於いて

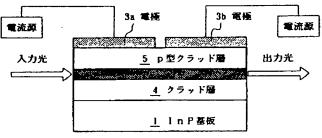
- 1は半導体レーザ、
- 2,2a,2b, は活性層、
- 3 a. 3 b, ~ 3 a は電極
- 4 はクラッド層、
- 5 はp型クラッド層

である.

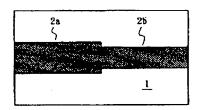
代理人 弁理士 并 桁 貞 -



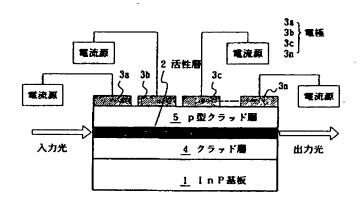
#### (a)垂直断面図



#### (b)水平断面図



本発明の第1の実施例を示す模式図 第1 図



本発明の第2の実施例を示す模式図 9年 2 1221